## ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА УДАРОПРОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

<u>Р.А. КАЛИЕВА<sup>1</sup></u>, И.А. БОЖКО<sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Томский политехнический университет <sup>2</sup>Институт физики прочности и материаловедения СО РАН E-mail:keshrim95@gmail.com

В процессе эксплуатации космические аппараты (КА) подвергаются разрушающему воздействию различных факторов космического пространства, в том числе ударному воздействию при столкновениях с микрометеороидами. При этом ударному воздействию микрометеороидов в большей степени подвержены оптические элементы космических аппаратов, такие как окна, линзы, зеркала и т.д. [1]. Одним из перспективных способов увеличения ресурса их работы является нанесение на их поверхность защитных противоударных покрытий. В настоящей работе в качестве защиты стеклянных элементов КА от механических повреждений, возникающих при ударном воздействии высокоскоростных твердых частиц, предлагается использовать покрытия систем Al-Si-N и In-Sn-O, наносимые методом импульсного магнетронного осаждения. Однако, для прогнозирования ресурса работы указанных защитных покрытий при воздействии микрометероидных частиц, требуется проведение ударных испытаний в лабораторных условиях, что по своей сути является новым и актуальным. В связи с этим целью данной работы являлось исследование микроструктуры, элементного и фазового состава, оптических и механических свойств композиционных покрытий системы Al-Si-N и In-Sn-O толщиной 6,5 мкм, полученных в условиях импульсного магнетронного осаждения, а также оценка их стойкости к ударному воздействию твердых микрочастиц, движущихся со скоростями 3-8 км/с.

Таблица 1 – Гежимы магнетронного осаждения покрытии										
Образец	Состав мишени	T₅, °C	Р, кВт	ν, κΓц	Атмосфера	р <sub>общ</sub> , Па	t, мин			
Al-Si-N	Al:Si	280	1,2	50	Ar:N <sub>2</sub>	0,25	134			
In-Sn-O	InSn		0,4		Ar:O <sub>2</sub>	0,25	122			

Таблица 1 – Режимы магнетронного осаждения покрытий

Осаждение покрытий систем Al-Si-N и In-Sn-O на подложку из стекла марки K-208 осуществляли методом импульсного магнетронного осаждения на вакуумной установке УВН-05МД «КВАНТ», режимы нанесения представлены в таблице 1 (где T<sub>s</sub> – температура

подложки, Р – мощность магнетрона, v – частота следования импульсов,  $p_{oбщ}$  – общее давление газовой смеси, t – время осаждения покрытия). Полученные в данных условиях покрытия Al-Si-N и In-Sn-O имеют толщину 6,5 ± 0,5 мкм по данным гравиметрического метода.

рентгеноструктурного По данным просвечивающей анализа И метода электронной микроскопии установлено, что в покрытии Al-Si-N наблюдается формирование фаз гексагональной с плотноупакованной решеткой (ГПУ): w-AlN и α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, при этом структура покрытия аморфно-кристаллической является с размером областей когерентного рассеяния Покрытие In-Sn-O 10 нм. имеет ярко выраженную кристаллическую структуру со





средним размером кристаллитов 35 нм, преимущественная ориентация которых [400]. Фазовый состав покрытия In-Sn-O представлен оксидом индия в кубической модификации  $c-In_2O_3$  (a = 10,134 Å).

На рисунке 1 представлены спектры пропускания исследуемых образцов с покрытиями Al-Si-N и In-Sn-O и исходного стекла K-208 в ультрафиолетовом ( $\lambda$  = 200-380 нм) и видимом ( $\lambda$  = 380-800 нм) диапазонах длин волн. Стекло K-208 поглощает волны длиной 200-350 нм, а в видимой и ближней инфракрасной областях спектра обладает высокой степенью светопропускания (90 %). При нанесении покрытия Al-Si-N наблюдается незначительное снижении светопропускания образца в видимом диапазоне до 75-80 %, тогда как при нанесении покрытия In-Sn-O данный показатель не превышает 70 %. Анализ распределения экстремумов в спектрах пропускания позволил оценить показатель преломления покрытий (таблица 2) по методике, описанной в [2].

Механические свойства образцов определяли методом динамического наноиндентирования при нагрузке на индентор 20 мН, результаты представлены в таблице 2 (где Н – твердость, Е – модуль упругости, W<sub>e</sub> – коэффициент упругого восстановления).

Образец	Показатель преломления	Н, ГПа	Е, ГПа	$W_{e}$
Стекло К-208	-	$8,4 \pm 0,15$	$92,5 \pm 0,82$	$0,53 \pm 0,01$
Al-Si-N	2,42	$31,1 \pm 3,12$	$278,2 \pm 16,73$	$0,\!69\pm0,\!04$
In-Sn-O	3,73	$5,72 \pm 0,34$	$154,1 \pm 13,79$	$0,13 \pm 0,01$

Таблица 2 – Оптические и механические свойства исследуемых образцов

Для имитации процессов соударения микрометеороидов с поверхностью космического аппарата использовали легкогазовую пушку МПХ23/8 [3] и микрочастицы железа сферической формы со средним диаметром 56±8,2 мкм. Скорость бомбардирующих частиц железа при проведении эксперимента находилась в диапазоне 3-8 км/с. Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что на поверхности экспериментальных образцов стекла К-208 до и после нанесения защитных покрытий, подвергнутых бомбардировке потоком высокоскоростных микрочастиц железа, наблюдается формирование кратеров различного диаметра. Анализ СЭМ изображений показал, что на поверхности исходного стекла К-208 большинство сформированных кратеров имеют размер от 10 до 50 мкм. После нанесения защитных покрытий системы Al-Si-N толщиной 6 мкм на образцы стекол К-208 приводит к уменьшению поверхностной плотности кратеров в 2,8 раза по сравнению с исходными стеклами. Это происходит за счет того, что защитные покрытия системы Al-Si-N предотвращают образование на поверхности исследуемых образцов кратеров с размерами менее 30 мкм, а доля кратеров с размером от 30 до 50 мкм составляет менее 1 %. В случае нанесения на образцы стекол К-208 защитных покрытий In-Sn-O толщиной 6 мкм поверхностная плотность кратеров также снижается, но уже в 3,4 раза. Причем в наибольшей степени уменьшается количество кратеров размером от 50 до 100 мкм.

## Список литературы

- 1. Jiang D., Zhang P., Zhang Y. The Study of Space Debris and Meteoroid Impact Effects on Spacecraft Solar Array // Protection of Materials and Structures from the Space Environment. Astrophysics and Space Science Proceedings. 2017. № 47. C. 337–345.
- Комраков Б.М., Шапочкин Б.А. Измерение параметров оптических покрытий. М.: Машиностроение, 1986. – 136 с.
- 3. Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой МПК F41F1/00: патент Рос. Федерация № 2610790; заявл. 23.10.2015; опубл. 15.02.2017, Бюл. № 5.